

光による応力のダイレクトな遠隔測定方法

応力発光材料による応力センシング

特許 第3785457号
(出願2002.8)

- 関連特許
 - 登録済み : 国外1件
 - 出願中 : 国内2件

研究ユニット:

生産計測技術研究センター

適用分野:

- 構造物などの応力センシングデバイス
- スイッチングデバイス
- インターフェイス

目的と効果

近年、多くの事故の発生によって建築物や移動体などの構造物の安全性に大きな関心が寄せられていますが、その対策には構造物に作用する応力をセンシングすることが基本です。その応力を、電気信号に変換することなく応力発光体を用いてダイレクトに光信号に変換し、光ファイバーを用いて遠隔地へ伝送することができます。従来の光ファイバーセンサと異なり、レーザー光の入射を必要とせず、パッシブなセンシングが可能です。

技術の概要、特徴

応力発光体は、機械的なエネルギーにより繰り返し発光する物質です。粉末状のセラミックス微粒子であり、その個々の微粒子それぞれが力学的エネルギーを光エネルギーにダイレクトに変換するセンサであるため、nmからkmスケールの現象を検出することが可能です。また、その発光強度はひずみエネルギーの時間変化率に比例しています。この応力発光体を透明光学樹脂に混合すると、さまざまな形状に加工可能

となり、光ファイバー端部に感圧部を形成すると応力発光を光ファイバーによって遠隔地点へ伝送できます(写真)。光ファイバーのもう一方の端部に発光強度や発光スペクトルなどの検出器を接続することにより、光ファイバーを伝送してきた応力発光の情報から、計測地点における応力の状況を計算することができます(グラフ)。この応力発光体を用いたセンサは、駆動するために特別な電源や光源を必要とせず、また、光によって情報を送るため電磁的なノイズの影響を受けることはありません。これまでのセンサでは設置困難な環境への適応が期待されます。

発明者からのメッセージ

この発明は、力を光信号にダイレクトに変換する応力発光体のアプリケーションの1つで、光伝送の手段として光ファイバーを用いています。応力発光体を用いた応力センシングデバイスは、単一デバイスでナノからマクロまでマルチスケールのセンシングを実現します。

Patent Information のページでは、産総研所有の特許で技術移転可能な案件をもとに紹介しています。産総研の保有する特許等のなかにご興味のある技術がありましたら、知的財産部門、産総研イノベーションズまで遠慮なくご相談下さい。

産総研イノベーションズ

(経済産業省認定 TLO)

〒305-8568

つくば市梅園 1-1-1

産業技術総合研究所

つくば中央第2

TEL : 029-861-9232

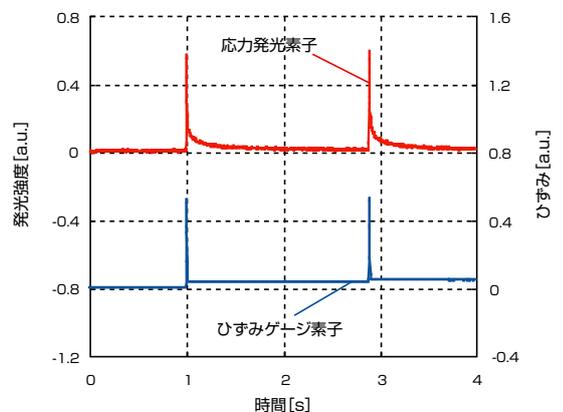
FAX : 029-862-6159

E-mail : aist-innovations

@m.aist.go.jp



写真 光ファイバー先端に形成された応力発光体による感圧部



グラフ 作用力の検出実験結果例ーひずみゲージ式センサ出力との比較